

# Imię i nazwisko: Michał Antoszewski

Główna afiliacja: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa

Liczba cytowań: 14.0. Liczba autocytowań: 3 (17.65 %). H-index: 1.0

Liczba artykułów: 3.0. Liczba książek: nan. Rozdziały: nan. Papers: 4.0

Rok rozpoczęcia działalności naukowej: 2015. Ostatni aktywny rok: 2020.

Wybrane artykuły lub inne prace z usługi Cross-Ref:

Low temperature through-wafer reactive ion etching for MEMS, DOI: 10.1109/commad.2014.7038658

Rare Facial Clefts, DOI: 10.1515/pjs-2015-0077

Demokracja nieliberalna jako projekt polityczny, DOI: 10.5604/01.3001.0013.0788

Recenzje, DOI: 10.14746/pp.2013.18.2.15

Normatywne i empiryczne teorie demokracji, DOI: 10.12797/politeja.12.2015.36.07

Body Ornamentation Questionnaire, DOI: 10.1037/t16767-000

Formation of Government Coalition in Westminster Democracies, DOI: 10.3726/b16473

Recent developments in MEMS-based tunable IR detectors, DOI: 10.1109/icsens.2008.4716596

Face Skin Neoplasms - Reasons for Delayed Treatment, DOI: 10.2478/v10035-011-0057-x

Surgical Treatment of Patients with Poland's Syndrome - Own Experience, DOI: 10.2478/v10035-011-0106-5

Effect of Surface Texture on the Sliding Pair Lubrication Efficiency, DOI: 10.3390/lubricants10050080

Surgical Management of Gynecomastia, DOI: 10.1097/sap.0b013e31824e296a

Dobór parametrów laserowej mikroobrobki powierzchniowej elementów panewek brązowych, DOI: 10.15199/48.2017.01.11

Third-generation infrared photodetector arrays, DOI: 10.1063/1.3099572

Mikroextraktor für biochemische und chromatographische Zwecke, DOI: 10.1007/bf00635021

Rapid prototyping using laser and a wire as an additional material - problem analysis, DOI: 10.1063/1.5056264

FLOW OF INFORMATION AS RELATED TO FLOWERING PROCESSES, DOI: 10.17660/actahortic.1979.91.2

Influence of Laser Surface Texturing on Scuffing Resistance of Sliding Pairs, DOI: 10.4028/www.scientific.net/amr.874.51

Photographic Documentation in Plastic Surgeon's Practice, DOI: 10.1515/pjs-2016-0039

Complications After Scalp Suturing Posttraumatic Avulsion, DOI: 10.1097/scs.00000000000004764

Dominujący współpracownicy: